PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-147530

(43)Date of publication of application: 24.06.1991

(51)Int.CI.

G11B 7/09

(21)Application number: 01-285036

(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

02.11.1989

(72)Inventor:

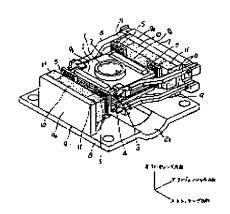
IKEGAME TETSUO

IKARI ICHIRO

(54) OPTICAL SYSTEM SUPPORTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To attain miniaturization by reducing size in a tracking direction by providing a curvature part in which a spring supporting a holding member in such a way that it can be displaced can approach an optical axis. CONSTITUTION: The device is comprised by providing a part where the spring 6 extends in almost tangential direction and the curvature part connected to the above part and bent so as to approach the optical axis. In other words, the spring 6 is provided by fixing both ends of the spring 6 supporting the holding member 2 so as to support in the focusing and tracking directions movably across a fixing member 7 and the holding member 2 provided at a base 8, and is formed by bending so as to approach the optical axis. Thereby, the size in the tracking direction can be reduced, which attains the miniaturization.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-147530

fint. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成3年(1991)6月24日

G 11 B 7/09

D 2106-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 光学系支持装置

②特 願 平1-285036

29出 願 平1(1989)11月2日

@発 明 者 夫 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業 明 者 ĖВ 個発

株式会社内

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 勿出 願 人 オリンパス光学工業株

式会社

四代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外5名

細

- 1.発明の名称 光学系支持装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 光学素子を保持する保持部材、保持部材の トラッキング方向両側に配され一端を保持部 材に他端をピックアップ本体の固定部材に固 定することにより保持部材を変位可能に支持 する複数の支持部材、保持部材を駆動させる 駆動手段を有する光学系支持装置において、

前記支持部材を略タンジェンシャル方向に 延在する部分と、該部分に連続し光軸に近づ くように屈曲する屈曲部分を有するように撓 成したことを特徴とする光学系支持装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕.

本発明は、ディスク状の情報記録媒体に光スポ ットを投射して惰報の記録、再生を行う光学的情 報記録再生装置に用いる光学系支持装置に関する ものである.

〔従来の技術〕

情報記録媒体に光スポットを照射する際に、記 録面に焦点を合わせたり記録トラックに追従する ようにするのであるが、こうしたフォーカシング、 トラッキングをするために対物レンズをフォーカ シング方向、トラッキング方向にスムーズに移動 させなければならない。

この移動は、光学系支持装置の動作によって行 うのである。光学系支持装置としては、第6図に 示す特開昭59-221839 号公報の開示内容のごとく、 対物レンズ21を有するホルダ22と基台23に設けた 固定部材とにかけて、Y方向と平行に相互に平行 な4本の金属線24を両端を固着して設け、基台23 に対してホルダ22がフォーカシング方向、トラッ キング方向に移動可能に弾性支持しているものが ある.

また、第7図に示す特開昭60-197942 号公報の 開示内容のごとく、対物レンズ25を有するホルダ 26を Y 方向に平行な 2 本の金属線27、28と X 方向 に平行な2本の金属線29、30とで支持し、ホルダ

特開平3-147530 (2)

26かフォーカシング方向、トラッキング方向に移動可能にしているものがある。

(本発明が解決しようとする課題)

こうした光学系支持装置を用いる光学的情報記録再生装置は小型化の要求が強いため、光学系支持装置も小型化が必要である。また、装置の所要方向の寸法を小さくして情報記録媒体への情報の記録、再生範囲の拡大化の要求もある。このためには、特に光学系支持装置のトラッキング方向の寸法を小さくすることが必要である。

ところが、前記従来例のうち第6図に示すものはトラッキングコイル31があるため、これが支障となり金属線24を X 方向に近づけることは困難である。金属線24を近づけるためにトラッキングコイル31の嫡部を Y 方向にし字状に曲げることも考えられるが、こうすると光ピックアップの組立工数が増えてしまうという問題がある。

一方、第7図に示すものは金属線29、30をホルダ26に固著している個所の反対側のホルダ26のX方向寸法は小さくしているため、対物レンズ25を

スピンドルモータ(図示していない)に近づけることができる。しかし、金属線29、30が×方向に平行に延在しているので装置全体における×方向寸法は大きくならざるを得ないという問題がある。これにより情報記録媒体のカートリッジの光スポット照射用開口部の×方向の壁に衝ってしまい、情報記録媒体外側部分の記録、再生ができなくなってしまう。

本発明は、上記不具合を解決するために提案されるもので、光学式情報記録再生装置の小型化を図るとともに情報記録媒体の記録、再生範囲を拡大するために、トラッキング方向の寸法を小さくした光学系支持装置を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段および作用)

本発明は、上記目的を達成するため光学素子を保持する保持部材、保持部材のトラッキング方向 両側に配され一端を保持部材に他端をピックアッ プ本体の固定部材に固定することにより保持部材 を変位可能に支持する複数の支持部材、保持部材

を駆動させる駆動手段を有する光学系支持装置に おいて、前記支持部材を略タンジェンシャル方向 に延在する部分と、該部分に連続し光軸に近づく ように屈曲する屈曲部分を有するように構成した ものである。

このように光軸に近づくように屈曲形成している部分を有する支持部材としているので、トラッキング方向の寸法を小さくできる。

(実施例)

第1図は、本発明の第1実施例を示したもので対物レンズ1を固着し、フォーカシングコイル4を側部外間に急装した保持部材2のタンジェンシャル方向側部にフォーカシングコイル4を隣接がタンジェンシャル方向と平行となるように固着している。また、アルミ板をプレス加工で成形したベース8中央の光路方向には半円弧状凹溝8aを形成し、この凹溝8a両側のベース8上には凹溝8aに直交する方向に対向して折り曲げ形成したコーク9a、9bを有するコーク9をY方向に2個設けている。

なお、ヨーク9bは保持部材2の開口部3に位置する。ヨーク9aの内側にはマグネット10とマグネット10を挟んで両側に2個のマグネット11の計3個をそれぞれ極性を逆にして固着している。

保持郎材2をフォーカシング方向、トラッキン グ方向に移動可能に支持するパネ6は、ペース8 に設けてある固定部材7と保持部材2とにかけて 両端を固着して設ける。このパネ6は、ブチルゴ ムのダンパ12で被覆してある。第3図は、バネ6 の保持部材 2 側固着個所を示している。厚さ0.1mm 程度のベリリューム鋼等の金属をエッチング加工 して成るパネ6は、その一端6jを保持部材2のX 方向蟾邸に設けてあるバネ固定部2aに形成した凹 溝2bに嵌め込んで位置決めし、接着剤により固定 する。接着剤はバネ6の端部に形成した穴6kを介 して注入し、バネ6とバネ間定部2aとの間に浸み 込ませるようにしている。バネ6のY方向の位置 決めは嫡部に形成した突起部6iをバネ固定部2aに 保止することにより行う。このようにしてバネ6 の位置決めができるので、位置決め治具を用いず

特周平3-147530(3)

に簡単かつ正確な作業ができる。さらに嫡郎には V字状の切り欠き部6hを形成し、フォーカシング コイル4とトラッキングコイル5の嫡末13を挟ん で仮保持し、半田付けする。したがって、仮保持、 半田付けの作業性がよい。

パネ 6 の他端 6 e は 第 2 図に示すように、固定部 材 7 の X 方向端部に設けてあるパネ固定部 7 a に前記と同様にして固定する。 なお 6 d は Y 方向位置決め用の突起部であり、 6 f は接着剤注入用の穴である。 この他端 6 e に はさらに突起部 6 g を形成し、 これを ブリント 基板の ランドに 半田付けし パネ 6 を介して、 フォーカシングコイル 4 、 トラッキングコイル 5 に 給電するようにしてある。

バネ 6 の両端6e、6jの間はこれら両端に連続する Y 方向に平行なタンジェンシャル方向平行部分 6aと6cと、6a、6cの間に光軸に近づくように屈曲形成した6b部分を有している。対物レンズ 1 を挟んだ反対側のバネ 6 も対応して設けてあり、対物レンズ 1 の両側の X 方向のバネ 6 間の距離は他の部分の距離に比較して短くなるようにしてある。

つまり、対物レンズ1近傍のバネ部分は他のバネ 郎分に比較して、対物レンズ1に最も近づくよう にしてある。バネ6は、第1回に示すように2方 向にも2個づつ設けてあるが、下側のパネについ ても同様に形成して設けてあるとともに、これら 4個のバネ6により保持部材2をX方向、2方向 に移動可能にしてあるのである。このように構成 してあるので、光学系支持装置のX方向幅を小さ くできることとなる。さらに対物レンズ1近傍の スペースを広くとれることとなり、径の大きくと れるスピンドルモータ13を使用でき、光学系支持 装置を挟んだ反対側には保持部材2のX方向の移 動センサを配設することができる。また、本実施 例のように対物レンズ1両側のバネ6間を固定部 材7側に比較して保持部材2側を狭くすることに より、全体が直線で平行なバネを設けるよりY軸 回りの回転に対する剛性を上げることができる。

次にパネ 6 の6a、6b、6c部分の X 方向幅をそれ ぞれta、tb、tcとし、これらの関係をta = tc < tb としている。例えばtcは0.3mm 、tbは0.5mm とす

る。 2 方向の厚さは、それぞれの部分において同じにしている。このようにすることにより、6b部分の剛性が上がり保持部材2の X 軸回りおよび Y 軸回りの回転に対する剛性と、 Y 方向の剛性を上げることができる。したがって、対物レンズ1の光軸の傾き防止および共振周波数を高くすることができる。

第2図に示した平面図によると、トラッキングコイル5 およびフォーカシングコイル4に作用する 世東の状態が明らかである。マグネット10から発生した 世東は、トラッキングコイル5 の対向する 2 辺5a、5bのうち5aを直交するようにして進み、さらにフォーカシングコイル4を直交するようにしてヨーク9bに向かう。

一方、トラッキングコイル5の他の一辺5bにはマグネット11からの健東が5aに作用する健東とは逆向きに作用する。そこで、フォーカシングコイル4とトラッキングコイル5にそれぞれ所要の電波を波すと、対物レンズ1からの光ビームのフォーカシング制御、トラッキング制御を行うことが

できる.

本実施例では、偏平なトラッキングコイル5を保持部材2のタンジェンシャル方向側部に固着しているので、光学系駆動装置のタンジェンさくできいるので、光学系駆動装置のタンジェンさくできいるので、光学系を関する。また、フォーカシングコイル4へ作用する磁束も駆動感度を損なうように作用してい。また、ヨーク9は簡素なU底溝状に形成なれ簡素な磁気回路となるので、部品点数が少なられ簡素な磁気回路となくコストグウンを図れる。を着磁した1個のマグネットを用いることもできる。

第4図は、本発明の第2実施例を示したもので、 第1実施例と対応する個所には同一符号を付した。 本実施例では、バネ6の一端6jは保持部材2に突 設したバネ固定部2aに係止させるようにするとと もに接着固定している。一方、バネ6の他端6eは 固定部材7に突設したバネ固定部7aに同様に固定 している。このようにバネ6は、保持部材2とマ

特開平3-147530(4)

グネット11を2方向に挟み込むように設けてある。 なお、パネ6を被覆するダンパは図示していない。

本発明は、以上の実施例に限定されるものではなく、幾多の変更、変形が可能である。例えば、パネの形状は第5図に示すようなものでもよい。A図はY方向に平行な部分を1個所として形成したものであり、B図は平行な部分は2個所であるが屈曲部分を直角に形成したものである。また、保持部材の駆動手段に限定はない。保持部材の駆

動方向もフォーカス方向のみのものであってもよい。

(発明の効果)

以上のことく、本発明によれば保持部材を変位可能に支持するパネを光軸に近づくような屈曲部を設けることにより、トラッキング方向の寸法を小さくでき光学系支持装置の小型化を図れる。また、軽量化による駆動感度の向上も図れる。さらに屈曲部を有することによりパネの共振モードによる影響を少なくすることができるとともに、ねじれにも強くなる。

また、トラッキング方向の寸法を小さくできることにより、ビックアップによる情報記録媒体への情報の記録、再生範囲の拡大が可能となる。また、スピンドルモータの配設範囲が拡大するため、外径の大きいものを使用できモータの性能向上を図れる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第1実施例を示す斜視図、 第2図は、同平面図、

第3図は、パネ固定個所の拡大斜視図、 第4図は、本発明の第2実施例を示す平面図、

第5図は、パネの他の実施例を示す平面図、 第6図、第7図は従来例を示した図である。

1…対物レンズ

2 … 保持部材

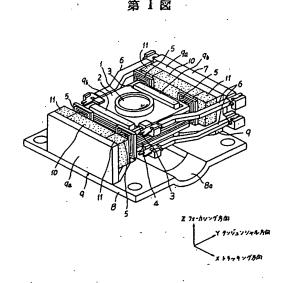
6 …バネ

6a…トラッキング方向平行部分

6b…屈曲部分

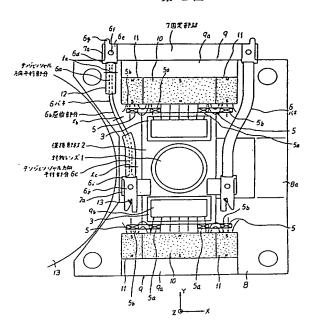
6c…トラッキング方向平行部分

7 …固定部材

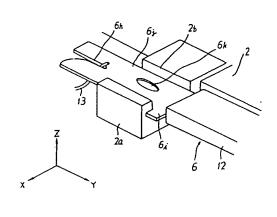


特開平3-147530(5)

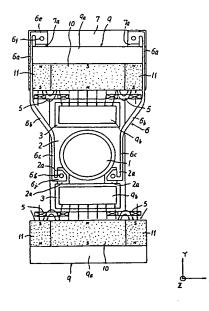
第 2 図



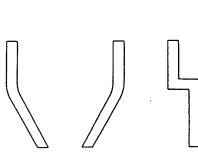
第 3 図



第4図



第5図



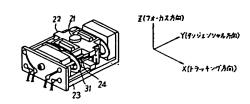
A



В

特開平3-147530 (6)

第6図



第7図

